INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

सत्यमेव जयते

क्रम सं/SL No :044168813

पेटेंट कार्यालय,भारत सरकार | The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र | Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) | (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 479306

आवेदन सं. / Application No. : 201841039420

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 17/10/2018

पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT Madras)

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s) : 1.Rajesh Ghosh 2.G. Saranya 3.R. Savitha 4.T. Renganathan 5.S. Pushpavanam

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित *METHOD FOR FABRICATING MICROFLUIDIC DEVICES ON POROUS SUBSTRATES* नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख अक्टूबर 2018 के सत्रहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled *METHOD FOR FABRICATING MICROFLUIDIC DEVICES ON POROUS SUBSTRATES* as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 17th day of October 2018 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

अनुदान की तारीख : 08/12/2023
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, अक्टूबर 2020 के सत्रहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 17th day of October 2020 and on the same day in every year thereafter.